

DAFTAR PUSTAKA

Dearnaley G., Freeman J.H., Nelsen R.S., and Stephen J.,
1973, "Ion Implantation", North-Holland Publishing
Company, Inc New York.

Millman J., diterjemahkan oleh Sutanto, 1986, "Mikro
Elektronika", Penerbit Erlangga, Jakarta.

Ryssel H. and Glawishing H., 1982, "Ion Implantation
Techniques Springer Verlag, Berlin.

Reka Rio S., Masamori Iida, 1982, "Fisika dan Teknologi
Semikonduktor", P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.

